

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：黃國忠
電話：03-5917452
E-mail：kchuang@itri.org.tw



1150007271014

110 臺北市信義區信義路五段 5 號 3 號樓 3E41 室

受文者：TEEIA 台灣電子製造設備工業同業公會

發文日期：中華民國 115 年 04 月 20 日

發文字號：工研轉字第 1150007271 號

速別：普通件

密等：無

附件：無

主旨：本院擬舉辦「115 年度工研院材料與化工研究所基板材料、陶瓷材料、結構劣化偵測技術、碳捕捉技術與水處理技術專利等相關研發成果非專屬授權案」公開說明會，敬請把握機會參與本次推廣活動或轉知產業界相關廠商，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「115 年度工研院材料與化工研究所基板材料、陶瓷材料、結構劣化偵測技術、碳捕捉技術與水處理技術專利等相關研發成果非專屬授權案」之公開說明會。
- 二、「非專屬授權標的」包含研發成果專利 69 案 158 件。
- 三、有關本活動詳細資訊及標的，請上網搜尋：「工業技術研究院-公告-專利移轉及研發成果-115 年度工研院材料與化工研究所基板材料、陶瓷材料、結構劣化偵測技術、碳捕捉技術與水處理技術專利等相關研發成果非專屬授權案」或上官網(www.itri.org.tw)查詢本案件資訊。
- 四、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立

且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

五、公開說明會資訊：

- (一) 舉辦時間：115 年 5 月 7 日(四)下午 2 時舉辦。
- (二) 舉辦地點：採取線上方式辦理。
- (三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 115 年 5 月 6 日中午 12 時整(含)前以電子郵件向本案聯絡人報名(請於電子郵件主旨上註明「115 年度工研院材料與化工研究所基板材料、陶瓷材料、結構劣化偵測技術、碳捕捉技術與水處理技術專利等相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱)。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 115 年 5 月 6 日下午 5 時整(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

六、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 黃先生

電話：(03) 591-17452

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：kchuang@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：TEEIA 台灣電子製造設備工業同業公會

院長 **張培仁**

依本院權責劃分規定授權業務主管決行